光と磁気の新しい流れ -非線形磁気光学効果を中心に――

New Trends in Magneto-Optics

-----with Particular Reference to the Nonlinear Magneto-Optical Effect-----

佐藤勝昭 東京農工大学工学部

K. Sato, Faculty of Technology, Tokyo University of Agriculture and Technology

The introductory part of this review gives a brief summary of research trends in magneto-optics since 1989 when the author published "Hikari to Jiki" (Light and Magnetism—An Introduction to Magneto-Optics). The major part of this review is dedicated to the nonlinear magneto-optical effect, which has burst onto the scene in the last few years as a result of intensive studies by European scientists. Particular emphasis is given to the fundamental principles underlying both the macroscopic and microscopic origins of the effect, which explain why it is sensitive to breaks in symmetry at surfaces and interfaces. Several experimental studies, particularly on multilayered films, are reviewed. Possible applications and future problems are also suggested.

Key words: nonlinear magneto-optical effect, second harmonic generation, longitudinal Kerr configuration, transverse Kerr configuration, symmetry breaking, interface magnetism, artificial superlattice, quantum well oscillation

1. はじめに

筆者が磁気光学効果の基礎と応用の間をつなぐことを目 的として「光と磁気」¹¹を刊行したのは 1989 年であった. あれから 8 年が経過したが、その間磁気光学効果の分野 は、応用・基礎ともに大きく進展した.

光磁気 (MO) ディスクの分野では、当時直径 8.6 cm (3.5") のディスクの容量が 128 MB であったものが、現 在では 640 MB にまで高密度化された. 1995年の Windows 95 の発売を機とするファイルサイズの増大は MO ディスクの需要の拡大と急速な普及をもたらしつつあ る.また、直接重ね書き (DOW) 技術の開発、磁気誘起超解 像 (MSR) 技術の発明²⁾などにより、本格的なマルチメディ ア時代に向け、DVD-RAM 上位の 13 cm (5") 両面 7 GB を視野に入れた開発研究が行われている.詳細は、太田の 解説³⁾および研究会資料⁴⁾を参照されたい.さらに高密度の 光磁気記録をめざす短波長用媒体の開発、SIL (solid immersion lens) からの近接場を用いた高密度記録⁵⁾など次世 代に向けた多くの光磁気技術が蓄積されつつある. 本格的な光ファイバ通信時代が到来し,磁性ガーネット の磁気光学効果を用いた光アイソレータはシステムの中に 定着した.さらにエルビウム添加光ファイバ増幅器の登場 は新たなアイソレータの需要を呼び覚まし,希薄磁性半導 体系材料の開発を促した⁶⁾.磁気光学効果を用いた電流セ ンサはすでに電力供給系統での現場技術になっている.

磁気光学効果にまつわる基礎研究分野を眺めてみると, 各方面で大きな進展があった.理論的にはバンド計算の技 術が進展し,実験のスペクトルを非常によく説明できるよ うになった⁷⁾.実験的には,磁性多層膜,磁性超薄膜,磁性 人工格子などにおいて,新たな磁気光学効果が観測され量 子サイズ効果による電子遷移として説明された⁸⁾.また,最 近,90°に及ぶ大きなカー回転角を示す CeSb という物質 が見いだされた⁹⁾.(温度 1.5 K,磁界 5 T) このように大き なカー回転に対しては従来の磁気光学効果表式をそのまま では使うことができない.この物質は磁界とともに磁気構 造が変化し,それに伴って磁気光学スペクトルも変化する など基礎的に非常に興味深い問題を提供する.

磁気光学をめぐるもう一つの話題は、走査型近接場光学 顕微鏡 (SNOM) を用いた微小ビットの光磁気再生であ る¹⁰. SNOM とは、開口部を光の波長の数分の1以下に細 めた光ファイバから漏れ出すエバネセント光を用い、開口 から波長の数分の1以下の近接場位置に置いた非常に小 さな散乱体で散乱された光を検出して微小領域の形状を観 測する技術である. 散乱体として磁性体を用いた場合には 磁気光学効果が観測される. 筆者はこれを用いた磁区観察 に取り組んでいるが¹¹, この技術はプローブの偏光特性の 問題など未解決の点も多く発展途上なので詳細は別の機会 に解説したい.

上に述べた磁気光学効果はすべて線形の効果,つまり, 入射光と同じ波長の出射光についての磁気光学的応答を 扱ってきた.これに対して磁性体の表面・界面における非 線形分極によって発生した第2高調波の出射光に対する 磁気光学応答が理論的に導かれ非線形磁気光学効果と名付 けられた¹²⁾.これによると線形の磁気光学効果よりも大き な効果が生じる可能性が予言され,これを検証するために 多くの実験が試みられ,最近になって明確に検証され た^{13),14}. この効果は表面・界面に特に敏感なので磁性/非磁性人工格子の層間磁気相互作用の評価にも用いることができる. この効果は,記録技術としては実用に直結するとは考えられないが,新しい観測手段として見た場合,線形磁気光学効果にはない多くの情報を提供するので,磁性の基礎研究者から注目を集めている.

この小文では,非線形磁気光学効果とは何か,これに よって磁性体のどのような情報が得られるのかについて, なるべく原理に立ち返って解説をしたい.

2. 非線形磁気光学効果の原理

2.1 磁性を考えないときの非線形光学効果

透過, 屈折, 反射など物質の通常の光学現象は,物質中 に誘起される電気分極 Pが光の電界 E の 1 次に比例し, $P = \chi \epsilon_0 E$ と表せることが前提となっている. χ は電気感受 率テンソルである. 光の電界が十分に弱いときにはこのよ うな線形の取り扱いをしても差し支えない. しかし,光の 電界が強いとき,一般的に電気分極 P は電界 E のべき関 数で表される. 分極が電界の 2 次以上のべきで表される場 合を非線形光学効果という. この効果の帰結として,二つ の光の波の混合による和周波発生,差周波発生,光学的整 流,第 2 高調波生成 (SHG) などの現象が起きる.

数学的に表せば、電気分極のi成分 P_i は一般に電界 E_j のべきで展開され、

 $P_i = \varepsilon_0(\chi_{ij}^{(1)}E_j + \chi_{ijk}^{(2)}E_jE_k + \chi_{ijkl}^{(3)}E_jE_kE_l + \cdots)$ (1) によって表される.ここに、繰り返される添字について和 をとるというテンソル計算の約束に従う. $\chi^{(n)}$ はテンソル 量で、n次の電気感受率と呼ばれる.

二つの電磁波 $E_j(t) \ge E_k(t)$ が時刻 t=0 で印加されたときの二次の分極 $P_i^{(2)}(t)$ は 2 次の電気感受率を使って

$$P_{i}^{(2)}(t) = \int d\tau_{1} d\tau_{2} \chi_{ijk}^{(2)}(\tau_{1}, \tau_{2}) E_{j}(t - \tau_{1}) E_{k}(t - \tau_{2})$$
(2)

のように畳み込み積分で与えられる.繰り返される添字に ついては和をとるものとする.この式に,

 $E_{j}(t) = \{E_{1j} \exp(i\omega_{1}t) + E_{2j} \exp(i\omega_{2}t) + c.c.\}/2$ (3) (c.c. は複素共役)

を代入して,

 $P_i^{(2)}(t) = P_i^{(2)}(\omega_1 + \omega_2) \exp \{i(\omega_1 + \omega_2)t\}$

 $+P_{i}^{(2)}(\omega_{1}-\omega_{2})\exp \{i(\omega_{1}-\omega_{2})t\}$

 $+P_i^{(2)}(0)+P_i^{(2)}(2\omega_1)\exp{(i2\omega_1t)}$

$$+P_{i}^{(2)}(2\omega_{2})\exp(i2\omega_{2}t)+c.c.$$
 (4)

を得る. すなわち第1項には二つの入射波の和周波数の成 分が,第2項には差周波数成分が,第3項には直流成分 が,第4項と第5項には各周波数の倍調波の分極が現れて いる. 第1項と第2項を光パラメトリック過程,第3項を 光整流過程,第4項と第5項を第2高調波発生 (SHG = second harmonic generation) 過程という. ここに各項の 係数 $P(\omega)$ は分極 P(t)のフーリェ変換となっており,

$$P_{i}^{(2)}(\omega_{1}+\omega_{2}) = \chi_{ijk}^{(2)}(\omega_{1}+\omega_{2};\omega_{1},\omega_{2})E_{j}(\omega_{1})E_{k}(\omega_{2})$$
(5a)

$$P_{i}^{(2)}(\omega_{1}-\omega_{2}) = \chi_{ijk}^{(2)}(\omega_{1}-\omega_{2};\omega_{1},\omega_{2})E_{j}(\omega_{1})E_{k}(\omega_{2})$$
(5b)

$$P_{i}^{(2)}(0) = (1/2)\chi_{ijk}^{(2)}(0;\omega_{1}-\omega_{2};\omega_{1},\omega_{2})E_{j}(\omega)E_{k}(\omega)$$
($\omega = \omega_{1},\omega_{2}$)

$$P_{i}^{(2)}(2\omega) = (1/2)\chi_{ijk}^{(2)}(2\omega;\omega_{1},\omega_{2})E_{j}(\omega)E_{k}(\omega)$$
($\omega = \omega_{1},\omega_{2}$)

(5d)

と書くことができる.ここに、一般化された感受率の表式 $\chi^{(2)}_{ik}(\omega_3;\omega_1,\omega_2)$ は、周波数が ω_1,ω_2 である二つの波が入射 したときに周波数 ω_3 の分極が生じる場合の感受率を表し ている.2次の非線形過程では χ の引数からわかるように 三つの光波が関与しているので3波混合とも呼ばれる.反 転対称をもつ物質では2次の電気感受率テンソル $\chi^{(2)}_{ik}$ のす べての成分は消滅することが対称操作から導かれる.しか し、表面や界面では対称性が破れるため、反転対称をもつ 物質でも有限の非線形感受率を示す.また、バルク材料で は、非線形感受率が有限の値をもったとしても入射光と2 次光の位相整合がとれなければ、2次光は距離とともに振 動しながら減衰し観測されないことがわかっている.しか し、対称性の破れる表面や界面では位相整合がとれなくて も SHG を観測できる.

2.2 非線形磁気光学効果の波動方程式

線形の磁気光学効果は、磁性体に入射した直線偏光が、 磁化の向きに応じた右回りまたは左回りの楕円偏光とな り、楕円の主軸の方向が磁化の向きに応じて右または左方 向に回転する効果である。前者を円二色性、後者を旋光性 と呼ぶ.このような磁気光学応答は、磁性体の複素屈折率 が左右円偏光に対して異なることから生じている。磁化に よる左右円偏光に対する光学応答の差は、スピン軌道相互 作用に由来している¹⁾.線形応答の場合媒体中の電界ベク トルEは波動方程式、

rot rot
$$E(\omega) + \frac{\tilde{\varepsilon}(\omega)}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} E(\omega) = 0$$
 (6)

に従う.いま, Fig.1 に示すような縦カー配置を考え,座 標軸としては,面の放線方向をz軸,光の入射面をxz面と し,磁化 M は x 方向に向いているとする.このとき,誘電 率テンソルは



Fig. 1 Optical setup showing the longitudinal Kerr configuration.

$$\tilde{\varepsilon}(\omega) = \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{xx} & -\varepsilon_{yz} \\ 0 & \varepsilon_{yz} & \varepsilon_{xx} \end{pmatrix}$$
(7)

で与えられる. ここに対角成分 ϵ_{xx} は, 磁化の反転に対し て対称であるのに対し非対角成分 ϵ_{yx} は磁化の反転に対し て反対称である.いま,入射角 θ_i で直線偏光が入射したと きの反射光の複素カー回転角 Ψ_K は

$$\tan \Psi_{\rm K}^{(1)}(\omega) = -\frac{\chi_1^{(1)}}{\chi_0^{(1)}} \cdot \frac{\sin \theta_i \cos \theta_i}{\sqrt{\cos^2 \theta_i + \chi_0^{(1)}}} \\ \times \frac{\cos (2\theta_i) + \chi_0^{(1)}}{\cos (2\theta_i) + \chi_0^{(1)} \cos^2 \theta_i} \tag{8}$$

で与えられる¹⁵⁾. ここに, $\chi_1^{(1)} = \omega_{yz}, \chi_0^{(1)} = \omega_{xx} = 1 = N^2 - 1$ である.

これに対し,非線形磁気光学効果は,SHG 過程で磁性体 表面に生じた非線形分極がもとになって左右円偏光に対す る光学応答の差が生じる.

この場合の波動方程式は、表面に非線形分極 $P^{(2)}(2\omega)$ が存在してこれが強制振動項として働くと考えて、次式のように表すことができる.

rot rot
$$E(2\omega) + \frac{\tilde{\varepsilon}}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} E(2\omega) = -\frac{1}{\varepsilon_0 c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} P^{(2)}(2\omega)$$
(9)

ここに $P^{(2)}(2\omega)$ は入射光の電界 $E(\omega)$ によって磁性体に 誘起された非線形分極で,

 $P_{i}^{(2)}(2\omega) = \chi_{ijk}^{(2)}(2\omega; \omega, \omega) E_{j}^{(1)}(\omega) \cdot E_{k}^{(1)}(\omega)$ (10) のように表される.

もし物質が反転対称を持っているならばバルクの $P^{(2)}(2\omega)$ は存在しないが、界面においては対称性が破れる ため非線形分極 $P^{(2)}(2\omega)$ は有限の値を持つ、つまり、非線 形分極は界面にのみ形成される.

式(9)の解は, 斉次方程式の一般解と, 非斉次方程式の 特殊解の和となる. 斉次方程式の解は, 線形の場合と同様 に透過第2高調波に対する複素屈折率

$$N_t^{\pm} = \varepsilon_{xx}(2\omega) \pm i\varepsilon_{yz}(2\omega) \sin \theta_{2t} \tag{11}$$

を与える.一方,非斉次部分は屈折率 N[±]には依存せず 2 次の表面応答関数 $\chi^{(2)}$ のみに結びつく特殊解を与える.こ こで,フレネルの公式を使って左右円偏光について反射光 の電界の振幅を計算し,線形の場合と同様に

$$\tan \Psi_{\rm K}^{(2)} = \theta_{\rm K}^{(2)} + i\eta_{\rm K}^{(2)} = i \frac{E_r^{+(2)}(2\omega) - E_r^{-(2)}(2\omega)}{E_r^{+(2)}(2\omega) + E_r^{-(2)}(2\omega)}$$
(12)

の式を使って複素カー回転角を求める.いま,縦カー配置 について考察する.光は入射角 θ_i で斜め入射するものと し,磁化Mは入射面と試料面に平行,入射光はp偏光し ていると仮定する.M=0ならば,界面非線形分極 $P^{(2)}$ が表面に垂直な場合に最大のSHG効率が得られる. Pustogowa らによれば,反射光の電界の振幅は次式で与 えられる¹⁵.

$$E_{\tau}^{(2)\pm}(2\omega) = -\frac{P^{(2)\pm}(2\omega)\sin\theta_s}{\omega_0 c^2} \frac{F_1^{\pm}}{F_3^{\pm}F_2^{\pm}}$$
(13)

ここに $F_1^{\pm}, F_2^{\pm}, F_3^{\pm}$ は, $\chi^{(1)}, \chi^{(2)}$, および θ_i のやや複雑な関数であって, 次式のように表される.

$$F_{1}^{\pm} = \sin^{2} \theta_{i} + \frac{1 + \chi^{(1)^{\pm}}(2\omega)}{1 + \chi^{(1)^{\pm}}(2\omega)} S_{1}^{\pm}(\theta_{i}) S_{2}^{\pm}(\theta_{i}) \\ + \frac{\chi^{(1)^{\pm}}(2\omega) - \chi^{(\pm)}(2\omega)}{\chi^{(1)^{\pm}}(\omega) - \chi^{(\pm)}(2\omega)} \left[\frac{1 + \chi^{(1)^{\pm}}(2\omega)}{1 + \chi^{(1)^{\pm}}(2\omega)} \right] \\ \times [1 + \chi^{(1)^{\pm}}(\omega)] - 2 \sin^{2} \theta_{i} S_{1}^{\pm}(\theta_{i}) S_{2}^{\pm}(\theta_{i}) \\ F_{2}^{\pm} = [1 + \chi^{(1)^{\pm}}(2\omega)] S_{1}^{\pm}(\theta_{i}) + [1 + \chi^{(1)^{\pm}}(\omega)] S_{2}^{\pm}(\theta_{i}) \\ F_{3}^{\pm} = [1 + \chi^{(1)^{\pm}}(2\omega)] \cos \theta_{i} \\ \pm \mathcal{O} \vec{x} \subset S_{1}^{\pm}(\theta_{i}) \equiv \sqrt{1 + \chi^{(1)^{\pm}}(\omega) - \sin^{2} \theta_{i}}, S_{2}^{\pm}(\theta_{i}) \equiv$$

 $\sqrt{1+\chi^{(1)\pm}(2\omega)-\sin^2\theta_i}$ である.式(13)の E_r^{\pm} を式(12)に 代入することによって非線形複素カー回転角 $\Psi_{\kappa}^{(2)}$ は次式の ように表すことができる.

$$\tan \Psi_{\rm K}^{(2)} = i \left(\frac{\chi^{(2)} + F_1^+ F_2^- F_3^- - \chi^{(2)} - F_1^- F_2^+ F_3^+}{\chi^{(2)} + F_1^+ F_2^- F_3^- + \chi^{(2)} - F_1^- F_2^+ F_3^+} \right)$$
$$= i \left(\frac{\chi^{(2)\text{odd}}}{\chi^{(2)\text{even}}} + 高次項 \right)$$
(15)

ここに $\chi^{(2)\text{even}}$ および $\chi^{(2)\text{odd}}$ は、 $\chi^{(2)\pm}=\chi^{(2)\text{even}}\pm i\chi^{(2)\text{odd}}$ と表したときの実数部と虚数部で、前者は非磁性項(Mについて偶)、後者は磁性項(Mについて奇)である.

上式からわかるように非線形カー効果は線形の場合と異 なって主として $\chi^{(2)odd}/\chi^{(2)even}$ が寄与する. この項は反転対 称をもつバルク結晶では 0 であるが,表面・界面では有限 の値を持つ. この表面敏感性のゆえに,これを表面磁性の 研究に役立てることができる.

線形磁気光学効果と非線形磁気光学効果の際だった違い は、線形の場合は式(8)に示したように $1/\sqrt{\cos^2 \theta_i + \chi_0^{(1)}}$ の因子がかかることによって、 $\Psi_{k}^{(1)}$ を小さくしているのに 対し、非線形の場合はこのような因子が存在しないことで ある.これは非線形磁気光学効果が、左右円偏光に対する 屈折率の差から生じるではなく式(9)の強制振動項である 界面の非線形分極 $P^{(2)}(2\omega)$ から生じていることが原因であ ると考えられる.また、 $P^{(2)}$ は $\chi^{(2)}$ から生じているので、非 線形光学効果が表面に敏感であることもよく理解できる.

2.3 ミクロな視点から見た非線形光学効果^{15),16)}

SHG の過程を電子遷移の観点から眺めてみよう.前に 述べたように SHG は三つのフォトンが関与する過程であ る.Hübner らは摂動論によって 2 次の非線形感受率 $\chi^{(2)}_{ik}$ として次の式を導いた¹⁷⁾.

$$\chi_{xzz}^{(2)}(q, 2\omega; \mathbf{M}) \sim \frac{\lambda_{so}}{\hbar\omega} \sum_{\sigma} \langle \mathbf{k} + 2q \, | \, \mathbf{x} \, | \, \mathbf{k} \rangle \langle \mathbf{k} \, | \, \mathbf{z} \, | \, \mathbf{k} + q \rangle$$
$$\langle \mathbf{k} + q \, | \, \mathbf{z} \, | \, \mathbf{k} + 2q \rangle \frac{F_{\sigma}}{\omega_{\mathbf{k} + 2q, \sigma} - \varepsilon_{\mathbf{k}, \sigma} - 2\hbar\omega} \tag{16}$$



Fig. 2 Schematic illustration of the SHG process for (a) (b) noble metals and (c) (d) transition metals.¹⁶⁾ For noble metals, low-energy photons contribute to the excitation of predominantly s-electrons, as in (a), while high-energy photons contribute to the excitation of d-electrons. For transition metals (c), predominantly d-electrons contribute to the SHG yield by low-energy photons, while in (d) s-electrons are mainly involved.

ここに

$$F_{\sigma} = \frac{f(\varepsilon_{k+2q}) - f(\varepsilon_{k+q})}{\varepsilon_{k+2q,\sigma} - \varepsilon_{k+q,\sigma} - \hbar\omega} - \frac{f(\varepsilon_{k+q}) - f(\varepsilon_{k})}{\varepsilon_{k+q,\sigma} - \varepsilon_{k,\sigma} - \hbar\omega}$$
(17)

ここに λ_{so} はスピン軌道結合の強さである.式(16)の三つ の行列要素から,電気感受率が対称性の破れをどの程度敏 感に感じるかが決まる.一般にs電子系においては $\langle s|z|s \rangle id \langle s|x|s \rangle$ よりかなり大きく,d電子系では $\langle d|z|$ d $\rangle b \langle d|x|d \rangle$ はほぼ等しいと考えられるので,s電子系の 方がd電子系より表面に敏感である.このようなs電子, d電子の空間的な分布の違いのためにSHGの偏光依存性 の違いが生じる.

式(16)は、 l番目のバンドの波数 k, スピン σ で指定される基底状態 $|kl\sigma\rangle$ にある電子系が、 $\hbar\omega$ のエネルギーをもつ一つのフォトンによって中間状態 $|k+q_{\parallel}l'\sigma\rangle$ に遷移, さらに、 $\hbar\omega$ のエネルギーをもつ二つ目のフォトンで励起状態 $|k+2q_{\parallel}l'\sigma\rangle$ に遷移し、 $2\hbar\omega$ のエネルギーをもつ三つ目のフォトンで励起状態 $|k+2q_{\parallel}l'\sigma\rangle$ に遷移し、 $2\hbar\omega$ のエネルギーをもつ三つ目のフォトンを放出して基底状態に戻る過程と解釈することができる。透明な透電体の場合、 $2\hbar\omega$ はバンドギャップ (Eg)より小さいため中間状態にも励起状態にも実過程として SHG が起きる. これに対し、金属の場合には準位が連続的に分布するので、

SHG には主として実過程の遷移が寄与する. すなわち, 一 つ目のフォトンでフェルミ面の下の満ちた状態からフェル ミ面への遷移が起き, もう一つのフォトンでフェルミ面か ら, フェルミ面の上の空いた準位へと遷移, 2倍のエネル ギーのフォトンを放出してもとに戻る. 式(16)のスピンに 依存するエネルギー分母のために, SHG は金属のスピン 偏極したバンド構造を反映したものになる. Fig. 2 に示す ように, 貴金属では, フェルミ面は広がったs電子的なバ ンドの中にあり, 狭いd電子帯はフェルミ面より数 eV 下 に存在する. この場合の励起過程としては,低エネルギー のフォトンについては、s(filled)→ $E_{\rm F}(s)$ →s(empty)の過程 が、高エネルギーのフォトンについてはd(filled)→ $E_{\rm F}(s)$ → s(empty)の過程がそれぞれ関与している.一方,遷移金属 では、フェルミ面が狭いd電子帯に存在するため、低エネ ルギーフォトンについてはd(filled)→ $E_{\rm F}(d)$ →d(tilled)の過 程が、高エネルギーフォントについてはs(filled)→ $E_{\rm F}(d)$ → s(empty)の過程が関与している. 非線形磁気光学効果は、 d電子状態のスピン分極とスピン軌道相互作用を通じて生 じるので、例えば、貴金属と遷移金属の界面において貴金 属に誘起された磁化による非線形磁気光学効果を求めるに は、波長の短い光を使った方がよいことがわかる.

2.4 磁化をもつ物質の非線形テンソル

式(10)のPを磁界の関数として表すと,

 $P_i^{(2)}(M) = \chi_{ijk}^{(2)}(M) E_j E_k$ (18) と書ける. ここでも繰り返される添え字については和をと るということが暗黙に約束されている. 2.1 節に述べたよ うに,反転対称をもつ物質においてはバルクの $\chi^{(2)}$ は0と なるが,表面では対称性の破れのため有限の値を持つ. 一 方,磁化 M の存在そのものは対称性の破れにつながらな い. なぜなら,M は軸性ベクトルなので反転対称によって も向きを変えないからである.それでも,磁化 M が存在す ると表面の対称性が低下するため、テンソル成分にゼロで ないものが現れる.

非線形磁気光学感受率テンソルの導出は1989年 Ru-Pin Pan らによって行われた¹⁸⁾. 立方晶系の結晶の (001)面を考え,縦カー配置,すなわち,磁化*M*は(001) 面内にあってかつ入射面に平行であるとする.*M*がなけれ ば,この(001)面は4mm([001]軸を4回軸とし,x面, y面を鏡映面とする)の対称性をもつ.磁化*M*=(*M*,0,0) が存在すると,y面についての鏡映 m_y は m_y となる.これ に対して m_x は変化がない.このような対称操作の結果, $\chi^{(2)}$ には*M*について偶関数の成分 $\chi^{(2)even}$ と奇関数の成分 $\chi^{(2)odd}$ が含まれていることがわかる.

 $\chi_{ijk}^{(2)\text{even}}(-M) = \chi_{ijk}^{(2)\text{even}}(M), \quad \chi_{ijk}^{(2)\text{odd}}(-M) = -\chi_{ijk}^{(2)\text{odd}}(M)$ (19)

Table 1 には縦カー効果,横カー効果,極カー効果にお ける偶奇それぞれの感受率の独立な要素を書き出してあ る¹⁹⁾. 第1行は,縦カー配置すなわちM=(M, 0, 0)の場合 の感受率である. 同様に,横カー配置すなわちM=(0, 0, M)0)の場合には第2行,極カー配置すなわちM=(0, 0, M)に対しては第3行に示されるような独立な χ の要素が求 められる.

一例として, 縦カー配置 $(M_{l}x)$ で, s 偏光 (E_{y}) が入力さ れた場合を考える. SHG は添え字 *jk* が等しい $(E_{j}=E_{k})$ 場 合であるから s 偏光では, j=k=y の場合が対象となる. Table 1 から *M* について偶関数の項は $\chi^{(2)}_{xyy}$ のみであり p 偏光が出力され, *M* について奇関数の項は $\chi^{(3)}_{yy}$ のみである

日本応用磁気学会誌 Vol. 21, No. 5, 1997

	Even in M	Odd in M
Longitudinal	yzy=yyz, xzx=xxz	xyx=xxy, zyz=zzy
M // x	zzz, zyy, zxx	yzz, yyy, yxx
Transverse	xxz=xzx, yyz=yzy	yxy=yyx, zxz=zzx
М∥у	zxx, zyy, zzz	xxx, xyy, xzz
Polar	xxz=xzx=yyz=yzy	xyz=xzy=-yxz=-yzx
<i>M∥ z</i>	zxx=zyy, zzz	zxy=zyx

Table 1 Nonzero elements of the nonlinear susceptibility tensor $\chi^{(2)}(M)$ for all the Kerr configurations¹⁹⁾

ことから s 偏光が出力されることがわかる. したがって, 合成された偏光の方向は磁化の向きに依存して変化するこ とが理解されよう.

一方, 横カー配置 (M_{M}) で s 偏光が入射したとき, Table 1 の第 2 行より M について偶関数の項は $\chi^{(2)}_{33}$, 奇関数の項 は $\chi^{(2)}_{33}$ のみで, いずれも p 偏光である. したがって, 横 カー配置では磁気旋光は起きない. しかし, 強度は磁化依 存性を示し,

 $I_{2\omega}(\pm M) = |\alpha\chi_{2yy}^{(0)} \pm \beta\chi_{2yy}^{(0)}|^2$ (20) のように与えられる.ここに α,β は入射ビームと出力ビー ムについてのフレネル因子を含む係数である.この式か ら,反射光強度は磁化 *M* に依存して変化することがわか る.したがって,横カー配置でも非線形磁気光学効果を測 定できる.時間反転対称の破れのため,散逸項のない場合 $\chi^{(2)\text{even}}$ は実数, $\chi^{(2)\text{odd}}$ は虚数でなければならないことが導 かれる.

3. 非線形磁気光学効果の実験的検証

3.1 実験装置

Ru-Pin Pan らは Ni について非線形感受率の大きさを 推定し $\omega^2 \chi^{(2)}$ の絶対値として 10^{12} V⁻¹s⁻²m という値を報 告している¹⁸⁾. これに対し, Hübner らは, 同じ Ni につい てバンド計算に基づいて 10^{17} という値を出している²⁰⁾. SHG の検出限は $10^9 \sim 10^{10}$ なので, 十分に測定できる大 きさである.

初期の実験は Nd: YAG の Q スイッチパルスレーザを 用いて測定された^{21), 22)}.したがって,生のデータはかなり のノイズを含んだものであった.その後,繰り返し周期の 高いチタンサファイアレーザが使われるようになって,実 験の信頼性は遥かに向上し,研究の幅も広がった.

Fig. 3 は Rasing らが実験に用いた非線形磁気光学効果 測定のための光学系である¹⁹⁾. 光源はアルゴンレーザ励起 のモードロックチタンサファイアレーザで, 波長は鏡の選 択により 720~1100 nm の間でチューナブルで出力は 835 nm で 1.3 W である. レーザ光量はニュートラルデン シティフィルタ NDF によって調整される. 偏光方向はバ



Fig. 3 Schematic illustration of a setup for measurement of the nonlinear magneto-optical Kerr effect¹⁹: M, mirror; BS, beam splitter; NDF, neutral density filter; SBC, Soleil/Babinet compensator; L, lens; CF, color filter; EM, electromagnet; GT, Glan Taylor polarizer; MC, monochromator; PMT, photomultiplier tube.

ビネ板を λ/2 板として用いることにより任意の方向に設 定される.レーザビームはレンズ1によって試料上に 100 µm 程度のスポットに絞られる.色フィルタ1は570 nm より短い波長をすべてカットすることにより,試料で生成 された 2 次高調波以外の光を取り除く.試料は電磁石の磁 極の間におかれ縦カー配置(入射面内に平行に磁界を印 加)または横カー配置(入射面に垂直に磁界を印加)をと る.垂直磁化を持つ場合には極カー配置にすることもでき る.反射されてきた 1 次光と発生した SHG 光の強度比が 非常に大きいので,フィルタの選択が非常に重要な意味を 持つ.

図では1次光を取り除くために色フィルタ2を2枚,分 光器に組み合わせて用いている.レンズ2は紫外線透過レ ンズで,第2高調波をフォトマルに集光する.SNを上げ るためにチョッパとロックインアンプの組み合わせを使っ ている. 偏光子は縦カー配置の場合に用いるが,横カー配 置では必要ではない.

3.2 非線形磁気光学の実例

非線形磁気光学効果の実験データは、1990年のAktsipetrovのBi添加磁性ガーネット薄膜についての研究²¹⁾ (1°~4°)および1991年のReifらのFe表面についての研 究²²⁾が最初である.しかし、この頃のデータはばらつきが 多く必ずしも信頼性が高いとはいえなかった.Spierings らは1993年埋め込まれたCo/Auの境界面における非線 形磁気光学効果を測定している²³⁾.Reifらは1993年 PtMnSbについて14°という大きな値を報告した²⁴⁾.1994 年以降急速に研究が進み、次々に信頼性のあるデータが報 告されるようになった.ここでは数例を紹介するにとど める.

日本応用磁気学会誌 Vol. 21, No. 5, 1997



Fig. 4 Predicted spectra of the second-order electric susceptibility in Fe films.¹⁶⁾



Analyzer angle α (deg)

Fig. 5 Output polarization dependence of the SHG reflection from an Fe/Cr interface, for s-polarized input. Squares, $M_{\parallel}x$; circlests, $M_{\parallel}-x$. The inset shows the experimental configuration.¹³⁾

(1) Fe 超薄膜および単結晶の巨大非線形カー効果

Pustogowa らは、バンド計算に基づいて Fe の非線形磁 気光学スペクトルを理論的に導き、線形の場合に比べかな り大きな値を持つことを予言した¹⁵. さらに第1原理計算 によって、Fig. 4 のように Fe 超薄膜の非線形感受率のス ペクトルを求め、層数によって大きく変化することを示し た¹⁵.

これを受けて、Rasing らは、スパッタ法で作製した Fe/Cr 膜において非線形磁気光学効果を測定した¹³⁾.測定 には先に述べた測定系を使用した.Fig. 5 は縦カー効果 (Fig. 5 の挿図)の配置で s 偏光(波長 770 nm)を 45°斜 め入射したときの出射光の第 2 高調波成分の偏光性を検 光子を回転させて測定した出力の偏光依存性である.この 曲線は磁化の向きに依存して大きなシフトを示す. M_+ と M_- の二つの曲線が極小をとる角度の差は、カー回転角

$$\Phi_{\rm k}^{(2)} = \frac{1}{2} \arctan\left[\frac{2R}{1-A^2}\right] + \varphi_0 \tag{21}$$

ここに φ₀ は位相の調整の項で

$$\varphi_{0} = \begin{cases} 0^{\circ} \quad A^{2} \le 1 \\ 90^{\circ} \quad A^{2} > 1, \quad R \ge 0 \\ -90^{\circ} \quad A^{2} > 1, \quad R < 0 \end{cases}$$
(22)

である. A が小さいときは式 (21) は簡単になって、 $\phi_{k}^{(2)} = R$ となる. Table 1 より、入射光が s 偏光のとき(すなわち j=y, k=y)、感受率の非磁性項 ($\chi^{(2)even}$ は zyy 成分のみが 消えずに残ること^{*1}、磁性項 ($\chi^{(2)odd}$) については yyy 成分の みが消えないことが示される^{*2}. これより、 $R \equiv E_s/E_p \sim \chi^{(2)odd}/\chi^{(2)even}$ となって、非線形カー回転の式は式 (15) に帰 着する. ところが、非線形応答の場合、A は一般に 1 より かなり大きいので、式 (22) の位相 φ_0 は $\pm 90^\circ$ となる. 垂直 入射になると z 成分がなくなるので $E_p=0$ となり R=0, したがって式 (21) の第 1 項は消え、 $\phi_{k}^{(2)}$ は $\pm 90^\circ$ という大 きな値に近づく.

上に述べたような非線形磁気光学効果の入射角依存性 は、Feのひげ(ウィスカー)単結晶を用いた実験によって 確認された. Fig. 6 は表面に Cr のキャップをつけた Fe (\triangle), Au のキャップをつけた Fe(\bigcirc),およびキャップをつ けない Fe(\blacksquare)の線形および非線形カー回転角の入射角依 存性を示している.線は理論的にフィットした曲線であ る. 80°という巨大な非線形磁気光学効果が実際に観測さ れた.

(2) Cu/Co/Cu サンドイッチ膜の非線形カー効果の量子振動

磁性超薄膜における電子のスピン依存量子閉じこめについては、すでに片山らが論じているので⁸⁾、ここでは詳細には立ち入らず、Cu/Co/Cu(001)サンドイッチ構造膜における量子井戸状態の電子が関与する非線形磁気光学効果のあらましのみを紹介する.

Rasing らは Cu(001) 基板上に成長した Co(10 ML) に Cu キャップ層を付けた 2 層膜について、非線形磁気光学 応答 $\rho^{(2)}(pp)$ 、および $\rho^{(2)}(sp)$ の Cu 層厚依存性を測定した.

日本応用磁気学会誌 Vol. 21, No. 5, 1997

^{*1} 磁化に対し偶の項が zyy 成分のみということは、入射 s 偏光 (y 成分)が 2 波入力し, p 偏光(z 成分)が出射すること, す なわち、非磁性項は E_pのみが出力されることを示してい る.

^{*2} 磁化に対し奇の項が yyy 成分のみということは、入射 s 偏光 (y 成分)が 2 波入力し、s 偏光(y 成分)が出射すること、 すなわち、磁性項は E_s のみが出力されることを示している.



Angle of incidence (deg)

Fig. 6 Linear and nonlinear Kerr rotation in a Fe surface for s-polarized input in the longitudinal configuration as a function of the angle of incidence. \blacktriangle , Fe/Cr; \bigcirc , Fe/Au; \blacksquare , uncapped Fe. The inset shows nonlinear rotation for p-polarized input.¹³⁾



Fig. 7 Relative magnetic effects $\rho(pp)$ and $\rho(sp)$ as a function of the Cu coverage of a 10 ML Co film on Cu(001): (a) circles, $\rho(pp)$; dashed line, calculation without quantum size effect; (b) triangles, $\rho(sp)$.¹⁴

Fig. 7 に示すようにこれらの応答には人工格子の巨大磁気 抵抗効果 (GMR) に見られるような振動構造が観測され た.しかし,線形磁気光学効果には振動構造は見られな かった.この振動には、5 ML と 2~3 ML の二つの振動周



Fig. 8 Experimental setup for domain wall imaging using the nonlinear magneto-optical effect.²⁸⁾ M_1 and M_2 , mirrors; B-S, beam splitter; L, lens; S, magnetic garnet film on GGG substrate; Obj, microscope objective; F, color filter; CCD, liquid-nitrogen-cooled low-noise CCD camera.



Fig. 9 (a) Magnetic domain structure measured by means of the linear Faraday effect. (b) and (c) Domain structure images obtained by means of the second-harmonic light generated in a (210)oriented film, for polarizer angles of 40° and 100° , respectively.²⁸⁾

期が見られる. 長い周期は光電子スペクトルに見られるも の²⁵⁾と同じであり,短い周期は以前に Co/Cu/Co 系で線形 カー効果に見られているもの²⁶⁾と同じであることから,Cu 層にスピン偏極量子閉じこめを受けることによって誘起さ れた磁化が原因であると解釈される. 線形効果では見られ ないものが非線形効果で見られたことについては,超薄膜 における量子効果が界面付近の状態密度に主に影響するこ と²⁷⁾が原因であると考えられている. 非線形磁気光学効果 はスピン依存量子サイズ効果の感度の高い測定手段である ことが実証された.

(3) 非線形磁気光学効果によるイメージング

Pisarev らは磁性ガーネット薄膜の非線形磁気光学効果 による磁区のイメージングを行っている²⁸⁾. Fig. 8 はこの ための実験装置である. 彼らは, 横磁気光学効果のセッ ティングを用い, 入射偏光を回転しながら磁化に依存する 強度を測定することによってガーネット薄膜の磁区構造を 観測した.線形磁気光学効果では Fig. 9(a) のように通常 の蛇状の磁区が見られるが,非線形磁気光学効果では, Fig. 9(b), (c) のように磁区が副磁区に分割されていること が見いだされる.この方法は今後磁化の観察など応用範囲 が広がるものと予想される.

4. 今後の展望

以上述べたように,非線形磁気光学効果は,同じスピン 軌道相互作用に起源を持ちながら線形効果とは極めて異 なった性質を持つ.特に,この効果が界面に敏感であるこ とから,多層膜,微細構造膜における磁化の評価に優れた 特徴を持つことが示された.今後,波長可変レーザが進歩 すれば,理論的に予言された非線形磁気光学スペクトルの 検証が可能になるものと期待される.

5. おわりに

非線形磁気光学効果を中心に磁気光学の最近の流れを解 説した.筆者は,最近非線形磁気光学の研究を開始したば かりなので,自らの研究成果をお示しできないことをお許 しいただきたい.この小文がこれから非線形磁気光学効果 について勉強してみたいという読者のための手がかりにな れば幸いである.

参考文献

- 1) 佐藤勝昭:光と磁気(朝倉書店, 1988).
- M. Ohta, A. Fukumoto, K. Aratani, M. Kaneko, and K. Watanabe: J. Magn. Soc. Japan, 15 (Suppl. No. 1), 319 (1991).
- 3) 太田憲雄: 日本応用磁気学会誌, 20, 817 (1996).
- 4) 日本応用磁気学会第 98 回研究会「光と磁気の新しい流れ」
 資料 (1997. 1. 30~31).
- P. Glijer, T. Suzuki, and B. D. Terris: J. Magn. Soc. Japan, 20(Suppl. S1), 297 (1996).
- 6) K. Onodera et al.: Electron Lett., 30, 1954 (1994).
- 7) たとえば, P. M. Oppeneer, V. N. Antonov, A. N. Yaresko, A. Ya. Perlov, T. Kraft, and H. Eschrig: *J. Magn. Soc. Japan*, **20**(Suppl. S1), 41 (1996).
- 8) 片山利一, 鈴木義茂: 日本応用磁気学会誌, 17,857 (1993).
- R. Pittini, J. Schoenes, O. Vogt, and P. Wachter: *Phys. Rev. Lett.*, **77**, 994 (1996).
- 10) E. Betzig, J. K. Trautmann, R. Wolfe, E. M. Gyorgy, P. L. Finn, M. H. Kryder, and C. H. Chang: *Appl. Phys. Lett.*, **61**, 142 (1992).

- 11) 佐藤勝昭, 戸谷 聡, 光岡靖幸, 中島邦雄, 河村紀一: 第20 回日本応用磁気学会学術講演概要集, 23aE3, 413 (1996).
- W. Hübner and K.-H. Bennemann: *Phys. Rev. B*, 40, 5973 (1989).
- 13) Th. Rasing, M. Groot Koerkamp, and B. Koopmans: J. Appl. Phys., 79, 6181 (1996).
- 14) Th. Rasing: J. Magn. Soc. Japan, 20 (Suppl. S1), 13 (1996).
- U. Pustogowa, W. Hübner, and K.-H. Bennemann: *Phys. Rev. B*, 49, 10031 (1994).
- 16) U. Pustogowa, T. A. Luce, W. Hübner, and K. H. Bennemann: J. Appl. Phys., 79, 6177 (1996).
- K. H. Bennemann and W. Hübner: J. Magn. Soc. Japan, 20 (Suppl. S1), 19 (1996).
- 18) Ru-Pin Pan, H. D. Wei, and Y. R. Shen: *Phys. Rev. B*, 39, 1229 (1989).
- 19) Th. Rasing: Nonlinear Magneto-Optics for Magnetic Thin Films; Notions and Perspectives of Nonlinear Optics, ed. by O. Keller (World Scientific, Singapore, 1996) 339-369. Table 1 はこの文献に従う. 文献 18 に掲 載された同様の表には誤りがあると Rasing は指摘してい る.
- 20) W. Hübner: Phys. Rev. B, 42, 11553 (1990).
- O. A. Aktsipetrov, O. V. Braginskii, and D. A. Esikov: J. Quantum Electron., 20, 259 (1990).
- 22) J. Reif, J. C. Zink, C. M. Schneider, and J. Kirschner: *Phys. Rev. Lett.*, 67, 2878 (1991).
- G. Spierings, V. Koutsos, H. A. Wierenga, M. W. J. Prins, D. Abraham, and Th. Rasing: *J. Magn. Magn. Mat.*, 121, 109 (1993).
- 24) J. Reif, C. Rau, and E. Matthias: *Phys. Rev. Lett.*, **71**, 1931 (1993).
- 25) J. E. Ortega, F. J. Himpsel, G. J. Mankey, and R. F. Willis: *Phys. Rev. B*, 47, 1540 (1993).
- 26) M. T. Johnson, S. T. Purcell, N. W. E. McGee, R. Coehoorn, J. van de Stegge, and W. Hoving: *Phys. Rev. Lett.*, 68, 2688 (1992).
- S. Krompiewski, F. Süss, B. Zellermann, and U. Krey: J. Magn. Magn. Mat., 148, 198 (1995).
- A. Kirilyuk, V. Kirilyuk, Th. Rasing, V. V. Pavlov, and R. V. Pisarev: J. Magn. Soc. Japan, 20(Suppl. S1), 361 (1996).

(1997年1月10日受理)



佐藤勝昭 さとう かつあき 昭39 京都大学工学部電気工学科卒業, 昭41 同大学院工学研究科修士課程修了, 同年 日本放送協会入局,昭43 同放送 科学基礎研究所,昭59 東京農工大学工 学部助教授,平1 同教授,現在に至る. 専門 磁気光学 (工博)